

## 專利權讓與公告

財團法人國家同步輻射研究中心專利權讓與，有意者煩請與我們聯繫：

03-5780281 轉 7802；E-mail：[ky.pan@nsrrc.org.tw](mailto:ky.pan@nsrrc.org.tw) 潘先生

| 編號 | 專利名稱  | 專利證號            | 專利權人           | 有效期限       | 國別   |
|----|---|-----------------|----------------|------------|------|
| 1  | 電化學儲能系統   | I 463719        | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2032/10/11 | 中華民國 |
| 2  | ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE SYSTEM   | US 9,030,803 B2 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2032/5/24  | 美國   |
| 3  | GENERATING APPARATUS OF A PULSED MAGNETIC FIELD   | US 9,245,675    | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2034/6/1   | 美國   |
| 4  | 脈衝式磁場產生裝置   | I 524366        | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2033/12/23 | 中華民國 |
| 5  | ELECTROCHEMICAL CAPACITOR   | US 9,257,235 B2 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2032/5/24  | 美國   |
| 6  | RELIEF VALVE ASSEMBLY WITH ANTI-FROZEN SHIELDING HAT  | US 9,360,126 B2 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2034/7/18  | 美國   |
| 7  | 洩壓閥組件   | I 576525        | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2034/9/22  | 中華民國 |
| 8  | 導電紙電極、電化學電容器及其製造方法  | I 611441        | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/3/15  | 中華民國 |
| 9  | 導電性ペーパー電極、電気化学キャパシタ及びその製造方法   | 特許第 6552544 號   | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/5/9   | 日本   |
| 10 | CONDUCTIVE PAPER ELECTRODE, ELECTROCHEMICAL CAPACITOR AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME | 10,468,202 B2   | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/2/24  | 美國   |
| 11 | 電解質、可撓電極與可撓電子裝置   | I 611442        | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/3/15  | 中華民國 |

|    |  |                  | 研究中心           |            |      |
|----|--|------------------|----------------|------------|------|
| 12 | 電解質、可撓電極及び可撓電子装置   | 特許第 6585655 号    | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/5/9   | 日本   |
| 13 | 磁性設備   | I 622417         | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/5/1   | 中華民國 |
| 14 | MAGNETIC APPARATUS   | US 10,170,228 B2 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/1/11  | 美國   |
| 15 | 電腦斷層掃描影像的對位方法  | I 639414         | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2037/11/16 | 中華民國 |
| 16 | FAST PROJECTION MATCHING METHOD FOR COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES | US 10,565,745    | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2038/9/18  | 美國   |
| 17 | FAST PROJECTION MATCHING METHOD FOR COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES | 102018116846     | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2038/7/11  | 德國   |
| 18 | 位置感測系統   | I 664655         | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2038/5/6   | 中華民國 |
| 19 | 可撓電極及其製造方法   | I 705599         | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2040/2/17  | 中華民國 |
| 20 | 可撓性電極及びその製造方法  | 特許第 7084516 号    | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2041/2/16  | 日本   |
| 21 | 可撓電極及其製造方法   | 第 5521046 号      | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2041/2/4   | 中國   |
| 22 | FLEXIBLE ELECTRODE AND FABRICATION METHOD THEREFOR             | US 11,908,592 B2 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2042/1/27  | 美國   |
|    |  |                  |                |            |      |